

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】令和 3 年 7 月 29 日 (2021.7.29)

【公開番号】特開 2021-93479 (P2021-93479A)  
【公開日】令和 3 年 6 月 17 日 (2021.6.17)  
【年通号数】公開・登録公報 2021-027  
【出願番号】特願 2019-224332 (P2019-224332)  
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

H 0 5 K 7/20 (2006.01)

F 2 6 B 5/04 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 N

H 0 5 K 7/20 N

F 2 6 B 5/04

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 6 月 18 日 (2021.6.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 7】

請求項 4 または 5 に記載の冷却装置であって、

前記昇降機構は、前記基板の昇降と同期して、各矯正ピンの前記下端部を前記冷却位置に位置させる下方位置と、各矯正ピンの前記下端部を前記冷却位置よりも高い位置に引き上げた上方位置との間で前記矯正ピンを移動させる冷却装置。